

未来材料・システム研究所附属未来エレクトロニクス集積研究センター
天野・本田研究室・技術補佐員（パートタイム勤務職員）の募集について

名古屋大学未来材料・システム研究所では、下記のとおり技術補佐員（パートタイム勤務職員）を募集します。

1. 勤務場所 【雇入れ直後】名古屋大学未来材料・システム研究所
附属未来エレクトロニクス集積研究センター天野・本田研究室（名古屋市千種区不老町）
【変更の範囲】東海国立大学機構が指定する就業場所
2. 職 名 技術補佐員（パートタイム勤務職員）
3. 業務内容 【雇入れ直後】クリーンルーム内での半導体プロセス作業、装置の維持・管理、データ解析などを行う（実験補助）（※クリーンルーム内作業中は、日焼け止め、化粧、薬品系の規制があります。）
【変更の範囲】東海国立大学機構が指定する業務
4. 募集人員 1名
5. 募集対象
 - 1) 学歴：高等学校卒業以上、理工系大学の卒業であれば望ましい
 - 2) 成膜装置の取り扱い、電子顕微鏡観察、原子間力顕微鏡観察等の薄膜評価及び、半導体プロセスいずれかの経験または、スキルを有することが望ましい
 - 3) 半導体デバイス、高圧ガス、真空装置、X線解析、ラマン分光、FT-IRに関連する技術に関連する技能を有することが望ましい
 - 4) パソコン操作（Word, Excel）及びメール操作ができること
6. 雇用期間 令和6年12月1日以降早期～令和7年3月31日
 - ・雇用は年度単位
 - ・ただし、更新基準に基づく評価のうえ、年度毎に更新する可能性あり
 - ※業務処理、判断・対応、責任感、勤務態度、協調性、法令規程等の遵守及び法人の予算、業務量等により判断
 - ・更新する場合でも、令和8年3月31日までを限度とする
 - ・最終雇用年齢は65歳に達した年度の3月31日まで
7. 勤務条件
 - 1) 勤務時間 週4～5日程度、週24～30時間（応相談）
 - 2) 休憩時間 12時～13時
 - 3) 休 日 土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
 - 4) 加入保険 共済組合（短期）、厚生年金、雇用保険、労災保険
 - 5) 有給休暇 年次有給休暇、リフレッシュ休暇
 - 6) 給 与 時間給1,420円
 - 7) 通勤手当 支給（支給要件有り、上限55,000円/月）
8. 選考方法 書類選考の上、面接を実施し、採否を決定します。
9. 提出書類 履歴書（様式自由、写真貼付、メールアドレスを記載のこと）を提出先あて郵送して下さい。

封筒には「技術補佐員応募書類在中」と朱書きして下さい。

【提出先】〒464-8601

名古屋市千種区不老町 エネルギー変換エレクトロニクス研究館 (C-TECs)

名古屋大学未来材料・システム研究所

未来エレクトロニクス集積研究センター 天野・本田研究室 担当：細江・辰己

TEL : 052-789-3157

E-mail: hosoe.tomoko.i2@f.mail.nagoya-u.ac.jp

マップ : <https://www.imass.nagoya-u.ac.jp/contact/>

10. 応募期限 令和6年11月29日(金)17時必着

※応募期限前でも随時選考を行い、令和6年11月22日(金)以降、採用者が決まり次第募集を終了します。

11. その他 1) 面接のための交通費は自己負担とします。

2) 提出いただいた書類は本選考のためだけに使用し、それ以外には使用しません。

3) 応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。

4) 名古屋大学で勤務された期間がある場合は、必ず履歴書に記入ください。

5) 2021年11月「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく「みなし輸出」における管理対象の明確化に伴い、大学・研究機関における教職員への機微技術の提供の一部が外為法の管理対象となりました。これに伴い、本公募に応募の際には「類型該当性判断のフローチャート」を確認したうえで、様式1「類型該当性の自己申告書」の提出が必要となります。以下から自己申告書様式をダウンロード・記入し、他の応募書類とともにご提出ください。

<https://nuss.nagoya-u.ac.jp/s/SngAFPBWp52NCyB>

なお、採用となった場合は別途「誓約書」の提出が必要となります。